

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF **Staatssekretariat für Wirtschaft SECO**

shab.ch	Schweizerisches Handelsamtsblatt
fosc.ch	Feuille officielle suisse du commerce
fusc.ch	Foglio ufficiale svizzero di commercio

ZH

Handelsregister - Registre du commerce - Registro di commercio

Neueintragungen - Nouvelles inscriptions - Nuove iscrizioni

TDK Magnetic Field Sensor Switzerland AG (TDK Magnetic Field Sensor Switzerland SA), in Zürich, CHE-259.495.467, c/o Micronas Semiconductor Holding AG, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 05.08. 2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere im Sensoren Bereich. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaffen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, gebrauchen, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch angegebenen Adressen der eingetragenen Aktionäre. Eingetragene Personen: Tsutsui, Takao, japanischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sieber, Andrea, von Widnau, in Feusisberg, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 28090 vom 09.08.2016 / CHE-259.495.467 / 03000935